

---

# 今後の検討の進め方(案)

---

# 今後の検討の進め方について(案)

- 第1回～第3回次期CC整備等検討部会において、本市における今後のごみ処理施設整備の検討の基盤となる「施設整備の基本的な考え方」を審議。
  - ⇒ 答申①「ごみ減量及び資源循環施策のあり方について」に反映。
- 上記「施設整備の基本的な考え方」を踏まえながら、次期CCの整備に関する技術的課題について審議。
  - ⇒ 今回の第5回次期CC部会において、方向性(案)を審議。
- 部会で整理した方向性を3月の審議会本会に報告し、次期CCの整備に関する議論は、一旦終了。
  - ⇒ この方向性を踏まえ、市において「次期CC整備方針」を策定予定。(R8年春頃)
- その後、上記「施設整備の基本的な考え方」を踏まえながら、LiB対策を含む資源循環に係る施設整備について審議。(部会及び委員は今後調整)
  - ⇒ 令和8年度末頃を目途に、諮問から全ての施設整備に係る審議内容を踏まえて、答申②「ごみ処理施設整備のあり方について」をとりまとめ。